

Juli 1973

Mitteilungsblatt Nr. 9 und Einladung zur Mitgliederversammlung

Sehr geehrtes Mitglied!

Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, die diesjährige Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 19. September 1973, 17.00 Uhr, im Hörsaal des Philips Forschungslaboratorium: Hamburg GmbH., 2 Hamburg 54, Vogt-Kölln-Str. 30, während der diesjährigen Jahrestagung abzuhalten.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

- 1) Bericht des Schriftführers
- 2) Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer, Beschlüßfassung über den Jahresbeitrag 1974 (§ 6 der Satzung)
- 3) Wahl des Vorstandes (1974-1975). Ein Vorschlag des Vorstandes wird den Mitgliedern noch vor der Jahrestagung zugesandt werden
- 4) Jahrestagung 1974
- 5) 4. Internationale Tagung für Kristallwachstum, Tokio, 24.-29. März 1974, und 2. Internationale Frühlingschule für Kristallzüchtung, Mt. Fuji District, 31.3.-7.4.1974
- 6) Satzung eines von der DGKK zu verleihenden Preises für hervorragende Arbeiter auf dem Gebiet des Kristallwachstums und der Kristallzüchtung
- 7) Praktischer Kursus für Kristallzüchtung
- 8) Verschiedenes

Weitere Vorschläge für die Tagesordnung mögen dem Vorstand frühzeitig zugeleitet werden. Bei Wahlvorschlägen ist § 8 der Satzung zu beachten.

Gleichzeitig mit dem 4. Internationalen Kongreß für Kristallwachstum (ICCG4, 24.-29. März 1974, Tokio) findet der 6. Internationale Vakuum-Kongreß und die 2. Internationale Tagung über Grenzflächenprobleme in der Festkörperphysik in Kyoto (25.-29. März 1974) statt. Aus diesem Anlaß veranstaltet die IUVSTA (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) zwei Charterflüge nach Tokio, an denen sich auch die Teilnehmer der ICCG4 beteiligen können. Die Flüge werden von Japan Airlines (JAL) durchgeführt, der Flugpreis für Hin- und Rückflug beträgt 410 US-Dollar.

Flug 1 : Abflug Freitag, 22.3.1974, von Frankfurt (über London nach Tokio). Rückflug Sonnabend, 6.4.1974, von Tokio (über London nach Frankfurt).

Flug 2 : Abflug Freitag, 22.3.1974, von Paris (über Amsterdam nach Tokio). Rückflug Montag, 8.4.1974, von Tokio (über London nach Paris).

Interessenten können von Dr. N.A. Walter, International Union for Vacuum Science, Technique and Applications, 47, Belgrave Square, GB London S.W.1 X 8QX Unterlagen anfordern, die auch noch folgendes enthalten: Hotelinformationen, Programme für sechs Touren nach den Kongressen, Informationen über die Fahrt und Unterbringung zur Internationalen Frühlingsschule für Kristallwachstum und Reisemöglichkeiten Kyoto - Tokio.

Mitreisende Familienangehörige können zu den gleichen Bedingungen mitfliegen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß die Kongreßteilnehmer Mitglied einer der IUVSTA angeschlossenen Organisationen sind. Der Beitritt muß bis September 1973 erfolgen.

Beitrittserklärungen zur Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vakuum können gerichtet werden an Reg.-Direktor Boehmer, DAGV, 4 Düsseldorf 1, Postfach 1139 (VDI). Der Jahresbeitrag beträgt DM 10,-; Mitglieder der DPG, der Dechema, des VDI und der Nachrichtentechnischen Gesellschaft im VDE sind beitragsfrei.

Bei der Anmeldung zum Charterflug, die möglichst bald erfolgen soll, ist eine Anmeldegebühr von 50 US-Dollar zu entrichten, die zurückgezahlt wird, falls ein Rücktritt vom Flug vor dem 30.11.73 erfolgt.

Ich verweise erneut auf die Möglichkeit, bei der DFG einen Reisekostenzuschuß zu beantragen (vgl. Mitteilungsblatt Nr.7).

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

gez. S. Haussühl
(Vorsitzender)